



ELSEVIER

Journal of Power Sources 54 (1995) 529-530

JOURNAL OF
**POWER
SOURCES**

Author Index of Volume 54

- Abe, H., 236, 425, 435, 236, 425, 435
 Abraham, K.M., 40
 Abramson, O., 76
 Adachi, K., 214
 Ai, X.P., 255
 Akridge, J.R., 63
 Alamgir, M., 40
 Alloin, F., 34
 Amatuci, G., 103
 Anan, F., 214
 Andoh, H., 306
 Andrieu, X., 487
 Andrukaitis, E., 465, 470, 465, 470
 Anne, M., 319
 Apostolova, R.D., 421
 Arakawa, M., 250
 Archuleta, M.M., 138
 Ardel, G., 496
 Armand, M., 34, 163, 456, 34, 163, 456
 Asami, Y., 146
 Aurbach, D., 76, 143, 281, 289, 76, 143, 281, 289

 Baba, M., 175
 Bae, I.T., 20
 Baffier, N., 342, 373, 342, 373
 Banov, B., 268
 Barbour, R., 20
 Barker, J., 475
 Barousseau, S., 296
 Bates, J.B., 58
 Baudry, P., 393
 Beden, B., 296
 Bélanger, A., 163
 Belosokhov, A.I., 416, 421, 416, 421
 Benoist, L., 353
 Benrabah, D., 456
 Besenhard, J.O., 228, 369, 228, 369
 Biberacher, W., 228
 Biensan, P., 109
 Billaud, D., 338, 383, 338, 383
 Bodet, J.M., 109
 Bonneau, M., 389
 Bouchard, P., 163
 Bourilkov, J., 268
 Boyle, G.H., 186
 Brandt, K., 151
 Brec, R., 342

 Broussely, M., 109, 296, 109, 296
 Bruce, P.G., 52

 Carrado, K.A., 11
 Cha, C.S., 255
 Chang, H.S.W., 403
 Chen, J.M., 491, 494, 491, 494
 Chen, L., 271, 276, 397, 271, 276, 397
 Cheng, C.H., 491, 494, 491, 494
 Cheng, Y.-T., 218
 Chilenskas, A.A., 134
 Chottiner, G., 20
 Chusid, O., 76
 Cognac-Auradou, H., 406
 Cooper, J.P., 465
 Coowar, F., 103
 Crespi, A.M., 68, 334, 68, 334

 Dahn, J.R., 240
 Dan, P., 143
 Davidson, I.J., 205, 232, 205, 232
 Delmas, C., 109, 406, 109, 406
 Deng, Z., 28
 Deniard, P., 246
 Deniard, Ph., 342
 Dequan, W., 367
 Deschamps, M., 411
 Doré, R.J., 356
 Doyle, M., 46
 Dudley, N.J., 58
 Dusheiko, V.A., 264

 Ebner, W., 155
 Eesley, G.L., 218
 Ein-Eli, Y., 281
 Ely, Y.E., 76

 Farcy, J., 373
 Fei, W., 367
 Fellner, J.P., 310
 Fragnaud, P., 362
 Fringant, C., 487
 Fujimoto, H., 440, 444, 440, 444
 Fujiwara, M., 209
 Furuta, S., 306

 Garcia, B., 373
 Gauthier, M., 163

 Geronov, Y., 143
 Giannelis, E.P., 310
 Goebel, F., 180, 186, 180, 186
 Gofer, Y., 76
 Goledzinowski, M., 356
 Golodnitsky, D., 496
 Gonbeau, D., 353
 Greedan, J.E., 232
 Gruzalski, G.R., 58
 Gueguen, M., 393
 Guo, J., 461
 Guohua, L., 519
 Guyomard, D., 92
 Guyomard, D.G., 103

 Haas, O., 346, 479, 346, 479
 Halalay, I.C., 218
 Hanson, L., 198
 Haraguchi, K., 511
 Hazama, T., 306
 Henriksen, G.L., 134
 Henry, F.X., 383
 Higuchi, S., 236, 425, 435, 236, 425, 435
 Hill, I.R., 356
 Huang, B., 276
 Huang, H., 52
 Huang, Y.-Z., 271
 Hurng, W.-M., 491, 494, 491, 494
 Hwang, K.-H., 224

 Ikeda, T., 175
 Ikuta, H., 508, 519, 508, 519
 Imanishi, N., 72
 Inaguma, Y., 397
 Irish, D.E., 28
 Ishihara, H., 306
 Ishikawa, M., 214, 301, 214, 301
 Ishikawa, R., 306
 Itoh, M., 397
 Iwahori, T., 171
 Iwakoshi, Y., 99

 Jeng, J.H., 403
 Jigiang, W., 127
 Jones, S.D., 63
 Joo, S.-K., 224

 Kageyama, H., 448
 Kahn-Harari, A., 342
 Kanda, M., 209

 Kao, T.H., 491, 494, 491, 494
 Kapfer, B., 163
 Kashiwagi, H., 72
 Kasuh, T., 440, 444, 440, 444
 Kobayashi, S., 511
 Kobayashi, Y., 171
 Koksang, R., 475
 Kolbasov, G.Ya., 525
 Koshina, H., 6
 Kozawa, A., 483
 Krause, L., 163
 Krawiec, W., 310
 Kruger, J., 85
 Kumagai, N., 175
 Kumai, K., 171
 Kuribayashi, I., 1
 Kurokawa, H., 522
 Kuzminskii, Ye.V., 525
 Kwak, B.S., 58

 Labat, J., 109
 Lang, J., 496
 Lavi, Y., 496
 Lebrun, N., 389
 Lecerf, A., 109
 Le Cras, F., 319
 Lee, H.S., 198
 Lee, S.-H., 224
 Lee, T.J., 403
 Lemont, S., 338
 Levasseur, A., 353
 Li, G., 271
 Li, Y.J., 461
 Liebenow, C., 369
 Lin, Q., 127
 Lin, S.C., 403
 Lipkin, M.S., 264
 Lixia, Z., 367
 Lobitz, P., 369
 Lonchamp, G., 393
 Lubben, D.C., 58
 Ludwig, G., 378
 Lühder, K., 369
 Luo, Y., 20

 Mabuchi, A., 440, 444, 440, 444
 Machill, S., 378, 428, 378, 428
 Maingot, S., 342
 Maksyuta, I.M., 416
 Manev, V., 323, 329, 501, 323, 329, 501
 Masquelier, C., 448

- Matsuda, Y., 214, 301, 214, 301
 McBreen, J., 198
 McMillan, R.S., 205, 232, 205, 232
 Megahed, S., 155
 Mengeritski, E., 143
 Meunier, G., 353
 Meyer, M.S., 218
 Miki, Y., 508
 Miyabayashi, M., 306
 Miyashiro, H., 171
 Miyashita, T., 483
 Miyazaki, S., 214
 Mizushina, K., 146
 Mladenov, M., 268
 Molteni, M., 389
 Momchilov, A., 323, 501, 323, 501
 Moran, P.J., 85
 Morita, M., 214, 301, 214, 301
 Moshev, R.V., 329
 Murai, H., 6
 Murray, J.J., 205, 232, 205, 232

 Nagarajan, R., 362
 Nakamura, H., 483
 Nakamura, O., 448
 Nakamura, T., 397
 Nakazato, D., 508
 Nassalevska, A., 323, 501, 323, 501
 Naumenko, A.F., 416, 421, 416, 421
 Nazri, G.-A., 218
 Neduzhko, L.I., 416
 Neri, M., 393
 Nesper, R., 346
 Newman, J., 46
 Newnham, C.E., 516
 Nishio, K., 522
 Nitta, Y., 511
 Nodwell, E., 240
 Noguchi, H., 483
 Nohma, T., 522
 Nose, H., 146
 Novák, P., 346, 479, 346, 479
 Odziemkowski, M., 28
 Ohsaki, T., 425, 435, 425, 435

 Ohta, A., 6, 511, 6, 511
 Ohzuku, T., 99
 Okamoto, Y., 198
 Okamura, K., 511
 Okuno, H., 6
 Oleynikov, S.L., 525
 Ouvrard, G., 246

 Pasquali, M., 501
 Patsyuk, F.N., 525
 Peled, E., 496
 Pereira-Ramos, J.-P., 120, 342, 373, 120, 342, 373
 Pérès, J.P., 109
 Perichon, J., 373
 Perton, F., 109, 296, 109, 296
 Pfister-Guillouzo, G., 353
 Pistoia, G., 501
 Prouzet, E., 246
 Pynenburg, R., 475

 Rabou, L.P.L.M., 316
 Rahner, D., 378, 428, 378, 428

 Reimers, J.N., 16
 Ricard, S., 163
 Rinne, S., 516
 Rohs, S., 319
 Roskam, A., 316
 Rougier, A., 109
 Rozhkov, V.V., 416, 421, 416, 421
 Ruizhen, Q., 127
 Runhe, L., 367
 Russell, P.G., 180

 Saidi, Y., 475
 Saito, T., 522
 Saito, Y., 448
 Sanchez, J.-Y., 34, 163, 456, 34, 163, 456
 Sato, A., 323, 329, 323, 329
 Sawada, Y., 425, 435, 425, 435
 Scanlon, J.F., 85
 Scanlon, Jr., L.G., 310
 Scheifele, W., 479
 Scherson, D.A., 20
 Schleich, D.M., 362

 Schmidt, E., 353
 Scholey, N., 516
 Shan, Y.J., 397
 Shekhtman, A.Z., 433
 Shembel, E.M., 416, 421, 416, 421
 Shokoohi, F.K., 103
 Shonaka, J., 306
 Skarstad, P.M., 68
 Smit, J.H., 465
 Spahr, M.E., 346
 Staniewicz, R.J., 452
 Stanley Whittingham, M., 461
 Strizhko, A.S., 421
 Strobel, P., 319
 Sundher, A., 240
 Suzuki, S., 146
 Sylla, S., 456

 Tajima, H., 214
 Takahashi, M., 522
 Takatsuka, Y., 175
 Takeda, Y., 72
 Takei, K., 171
 Takeuchi, E.S., 115
 Takeuchi, T., 448
 Tanno, K., 175
 Taranetz, T.A., 525
 Tarascon, J.M., 92, 103, 92, 103
 Tatehita, Y., 175
 Tatsumi, K., 236, 425, 435, 236, 425, 435
 Tchangbéddji, G., 246
 Tkatchenko, N.V., 525
 Tokumitsu, K., 440, 444, 440, 444
 Tryk, D., 20
 Tsuchiya, K., 146

 Uchida, T., 508, 519, 508, 519
 Ue, H., 171
 Ueda, A., 99
 Uehara, M., 522
 Uwai, T., 171

 Vaia, R.A., 310
 Vassort, G., 163
 Vasudevan, S., 310
 Vicedo, T., 487

 Vissers, D.R., 134
 Von Sacken, U., 221, 240, 221, 240
 Vujic, D., 362

 Wagner, M.W., 369
 Wainwright, D., 192
 Wakihara, M., 508, 519, 508, 519
 Wang, F., 276
 Wang, K., 20
 Wang, Z.-D., 259
 Weisman, I., 143
 Weissman, I., 76
 West, K., 334, 475, 334, 475
 Willmann, P., 342, 383, 342, 383
 Winans, R.E., 11
 Winter, M., 228

 Xue, R., 271, 276, 271, 276

 Yamada, S., 209
 Yamaki, J., 250
 Yamamoto, N., 99
 Yamamoto, O., 72
 Yamashita, M., 1
 Yang, H.X., 255
 Yang, J., 228
 Yang, X.Q., 198
 Yao, C.Y., 491, 494, 491, 494
 Yazami, R., 389, 411, 389, 411
 Yixiong, T., 127
 Yokoyama, M., 1
 Yoshio, M., 483
 Yoshitake, S., 301
 Youliang, D., 127, 367, 127, 367
 Yu, X., 58

 Zaban, A., 76, 289, 76, 289
 Zachau-Christiansen, B., 475
 Zaghbi, K., 236, 425, 435, 236, 425, 435
 Zandbergen, H.W., 68
 Zhenjiang, L., 367
 Zhong, Q., 221
 Zhuang, G., 20
 Zlatilova, P., 329
 Zuhr, R.A., 58
 Zuomin, Z., 127